B 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-293640

Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成2年(1990)12月4日

G 01 N 1/00 G 01 F 13/00 G 01 N 33/48 101 F 3 2 1 N В 7156-2G 6818-2F 7055-2G

審査請求 未請求 請求項の数 44 (全24頁)

❷発明の名称

希釈及び混合用カートリッジ

20特 頭 平2-95238

22出 願 平2(1990)4月12日

優先権主張

@1989年4月13日@米国(US)@337286

ドン 700発明 考 ベセマー アメリカ合衆国,カリフオルニア 94022,ロス アルト

ス ヒルズ, ムーデイ コート 27170

ゴリン @発 明 者 マイケル

アメリカ合衆国,カリフオルニア 94301,パロ アル

ト, プライアント ストリート 205,707

⑫発 明 イアン ギホンス アメリカ合衆国,カリフオルニア 94025,メンロ パー

ク, フレモント ストリート 1003

頭 包出 バイオトラツク,イン

コーポレイテイド '

アメリカ合衆国,カリフオルニア 94043,マウンテン

ピュー, ハフ アペニュ 1058

四代 理 人 弁理士 青木 朗 外 4 名

眀 細

発明の名称

希釈及び混合用カートリッジ

2. 特許請求の範囲

1. 液体試料を自動式に測定し液体希釈剤で希 釈するための希釈及び混合用カートリッジであっ

ハゥジング中に、

前記試料を受容するための試料受容手段、

前記ハウジング中の内部室を含む、流れ指示室、 試料を前記受容手段から前記の流れ指示室に送 出するための試料流れ手段、

前記希釈剤を受容するための希釈剤受容手段、 希釈剤を前記の希釈剤受容手段から前記の流れ 指示室に送出するための希釈剤流れ手段、

第一容積を有する前記ハウジング中の通気孔を 有する内部室を含む、受容室、

前記の第一容積よりも小さい第二容積を有する 前記ハウジング中の内部室を含む、測定室であっ て、前記測定室が前記の流れ指示室を前記受容室

に連結し、前記測定室が単に毛管力及び重力によ り試料及び希釈剤を前記の流れ指示室から前記受 容室に送出し得る、前記測定室、

前記測定室の端部に配置された流れ停止分岐点 であって、前記の流れ停止分岐点が、希釈剤の不 在下で前記の流れ停止分岐点中を流れることから 試料を防止するが、前記の希釈剤受容手段が希釈 剤を受容し希釈剤が前記の流れ指示室に入る場合 に前記の流れ停止分岐点中の流れを可能にするた めに、前記の流れ停止分岐点に於ける前記試料と・ 前記ハウジングの壁手段との接触から生じる充分 な背圧を与えるように、前記試料の表面張力特定 に適合する、前記の流れ停止分岐点、及び

試料が前記の流れ指示室に入り、前記試料が前 記測定室を満たした後に、前記の流れ指示室を空 にする廃棄手段であって、前記廃棄手段が毛管力 及び重力により運転する、前記廃棄手段を含んで

これにより、前記の希釈剤受容手段に添加され た希釈剤が前記の流れ指示室中を流れ、試料を前 記測定室から前記受容室に追い出し、それにより、 試料対前記受容室に送出すべき希釈剤の一定の比 を生じる、

前記の希釈及び混合用カートリッジ。

- 2. 前記の流れ指示室が、
- (1) 前記の流れ指示室中の重力的に低い位置で、前記測定室及び前記廃棄室のための出口、及び
- (2) 前記出口及び前記廃棄室より重力的に上方で、前記の試料及び希釈剤流れ手段のための入口を含む、請求項1記載のカートリッジ。
- 3. 前記の試料流れ手段のための前記入口が、 前記測定室出口より上方に配置され、且つ、前記 の流れ指示室への試料の流れが前記廃棄手段に達 する前に前記測定室出口に達するように、位置さ れる、請求項2記載のカートリッジ。
- 4. 前記の流れ指示室が前記出口及び前記廃棄 室に向って下方に傾斜する床を含む、請求項2記 載のカートリッジ。
- 5. 前記廃棄手段が前記測定室に通じる前記出口の断面より小さい断面を有する前記の流れ指示
- 10. 前記の希釈剤受容手段がシール容器中の希釈剤を含む前記内部室を含む、請求項 9 記載のカートリッジ。
- 11. 前記の希釈剤受容手段が上部表面を有し、 前記試料適用場所が、外部環境に開放し、且つ上 部リップを有する室を含み、前記の希釈剤受容手 設室の前記の上部表面が前記の試料適用場所の前 記の上部リップより低い、請求項10記載のカート リッジ。
- 12. 前記ハウジングが受容室に静水圧的に連結された混合物分離室を更に含み、これにより、前記受容室中の試料と希釈剤との混合物の代表的な試料が前記の混合物分離室中で分離し得る、請求項1記載のカートリッジ。
- 13. 受容室から混合物分離室への流れを選択的に防止する弁手段を更に含む、請求項12記載のカートリッジ。
 - 14. 前記の混合物分離室が

前記受容室からの前記混合物の流出を調節する 弁、 手段中の出口を含む、請求項 2 記載のカートリッ

- 6. 前記流れ指示室が前記室中の重力的に高い 位置でベントを更に含む、請求項2記載のカート リッジ。
 - 7. 前記廃棄室が
- (1) 前記ハウジング中の内部ペント式室を含む 廃棄室、及び
- (2) 毛管力及び重力により、試料及び希釈剤を 前記の流れ指示室から前記廃棄室へ送出するため の廃棄流れ手段

を含む、請求項1記載のカートリッジ。

- 8. 前記廃棄手段がウィッキング要素を含む、 請求項1記載のカートリッジ。
- 9. 前記の試料受容手段が前記ハウジングの表面上の外部室であり、前記の希釈剤受容手段が(1) 前記ハウジングの表面上の外部室または(2) 前記ハウジング中のペント式内部室であり、且つ前記の希釈剤受容手段が試料受容手段より低い高さに配置される、請求項1記載のカートリッジ。

前記ハウジング中の内部室を含む、混合物流れ 指示室、

混合物を前記弁から前記の混合物流れ指示室に 送出するための混合物流れ手段。

第二希釈剤を受容するための第二希釈剤受容手 改、

前記の第二希釈剤を前記の第二希釈剤受容手段 から前記の流れ指示室に送出するための第二希釈 剤流れ手段、

第三容積を有する前記ハウジング中のペント式 内部室を含む混合物受容室、

前記第二容積または前記第三容積よりも小さい第四容積を有する前記ハウジング中の内部室を含む、混合物測定室であって、前記混合物測定室が前記の混合物流れ指示室を前記混合物受容室に進出し、前記混合物測定室が単に毛管力及び第二希釈剤を前記の混合物測定室、

前記混合物測定室と前記混合物受容室との交差

混合物が前記の混合物流れ指示室に入り、前記 混合物が前記混合物測定室を満たした後に、前記 の第二流れ指示室を空にするための混合物廃棄手 及を含んでなり、

これにより、混合物が前記混合物測定室を適たした後に、前記第二希釈剤受容手段に添加された第二希釈剤が、前記の混合物流れ指示室中を流れ、混合物を前記混合物測定室から前記混合物受容室に追い出し、それにより、混合物対前記混合物受

容室に送出すべき第二希釈剤の一定の比を生じる、 請求項12記載のカートリッジ。

15. 前記弁が前記の混合物流れ手段をふさぐことができる弾性封鎖部材を含む、請求項13記載のカートリッジ。

16. 前記封鎖部材がバイアスされて、前記封鎖部材上に外部からかけられる応力の不在下で前記の混合物流れ手段中の流れを可能にする、請求項15記載のカートリッジ。

17. 前記弁は、外力が前記封鎖部材にかけられて前記封鎖部材への移動を与え得る、弾性シールでシールされた入口を更に含む、請求項15記載のカートリッジ。

18. ハウジング中に、試料受容場所、希釈剤受容場所、試料測定室、試料及び希釈剤を夫々前記の試料受容場所及び前記の希釈剤受容場所から前記試料測定室に送出するための手段、前記の試料測定室を終端する流れ停止分岐点であって、希釈剤の不在下で前記の流れ停止分岐点中を流れることから試料を防止するが、前記希釈剤受容手段が

前記ハウジング中の内部室を含む流れ指示室であって、試料を前記試料測定室に送出するための前記手段及び希釈剤を前記試料測定室に送出するための前記手段の両方が前記の流れ指示室に入り、前記の流れ指示室中の出口が前記試料測定室に通じる、前記の流れ指示室、及び

試料が前記の流れ指示室に入り、前記試料が前 記測定室を満たした後に、前記の流れ指示室を空 にするための廃棄手段であって、前記廃棄手段が 前記の流れ指示手段中に配置され、毛管力及び重力により運転する、前記廃棄手段 を含むことを特徴とする、前記カートリッジ。

19. 試料受容場所、希釈剤受容場所、試料測定 室、試料及び希釈剤を夫々前記の試料受容場所及・ び前記の希釈剤受容場所から前記試料測定室に送 出するための手段、前記の試料測定室を終端する 流れ停止分岐点であって、希釈剤の不在下で前記 の流れ停止分岐点中を流れることから試料を防止 するが、前記希釈剤受容手段が希釈剤を受容する 時に前記の流れ停止分岐点中の流れを可能にする ために、前記の流れ停止分岐点に於ける前記試料 と前記ハウジング中の壁手段との接触により生じ る充分な背圧を与えるように、試料の表面張力特 性に適合した、前記の流れ停止分岐点、前記測定 室から試料及び希釈剤の混合物を受容するための 受容室、並びに試料及び希釈剤を前記試料測定室 から前記受容室に送出するための手段を含んでな る、液体試料を液体希釈剤で自動的に希釈するた めの希釈及び混合用カートリッジに於いて、

前記希釈剤受容手段を前記試料受容手段より重力的に下に配置し、且つ静水圧が希釈剤の不在下で前記試料受容手段と前記の流れ停止分岐点との管で発生することを防止するための手段を備えることを特徴とする、前記カートリッジ。

20. 静水圧を防止するための前記手段が、前記試料受容手段と前記の流れ停止分岐点との間に配置されたベント式のノンーキャピラリィ室である、請求項19記載のカートリッジ。

21. 液体試料を液体希釈剤で希釈する方法であって、

未測定容積の前記試料及び測定容積または未測 定容積の前記希釈剤を液体流れ指示室に連続的に 供給することを含み、

(1) 前記の流れ指示室に入る前記試料の第一部分は、前記試料が、流れ停止分岐点に達する時に終了する前記測定室中の第一容積の試料流を有する測定室に迂回され、(前記の流れ停止分岐点は、試料が前記の流れ停止分岐点中を流れることから防止するため、前記の流れ停止分岐点に於ける前

(2) 前記の流れ指示室に入る前記希釈剤の第一部分が前記測定室に迂回され、前記希釈剤からの静水圧が前記測定室中の前記試料を前記希釈剤の前記第一部分と共に受容室に追い出し、これにより、試料対策希釈剤の一定の比が前記受容室に送出される

記試料と前記ハウジングの壁手段との接触により

牛じる充分な背圧を与えるように、前記試料の表

面張力特性に適合する)、前記試料の残部が前記

の流れ指示室により廃棄室に迂回され、且つ

ことを特徴とする、前記の希釈方法。

22. 前記受容室から静水圧的に連結された混合物分離室への前記混合物の通過を選択的に調節する第一弁手段を開放する工程を更に含み、前記第一混合物の静水圧的に決定された部分が前記混合物分離室に入る、請求項21記載の方法。

23. 前記装置が、前記混合物分離室に対し、液体を受容する関係の第二受容室を更に含む、請求項22記載の方法。

24. 第二希釈剤が前記装置に添加され、前記第

二希釈剤が前記混合物分離室中の前記混合物の一部を前記希釈剤の一部と共に前記第二受容室に追い出し、これにより、一定の比の前記混合物及び前記希釈剤が毛管力及び重力により前記第二受容室に送出される、請求項23記載の方法。

25. 請求項1記載のカートリッジ、並びに 前記カートリッジの受容室中の反応を検出する ための手段、及び

前記検出手段との記録に於いて前記カートリッジを保持するための記録手段

を含むモニター

を含んでなる、試料希釈及び混合系。

26. 前記検出手段が光源及び前記受容室を通過する光を検出するために配置された光検出器を含む、請求項25記載の系。

27. 前記の流れ指示室が、

前記の流れ指示室中の重力式に低い位置にある、 前記測定室及び前記廃棄手段のための出口、及び 前記出口及び前記廃棄手段より重力的に上方に、

前記試料及び希釈剤の流れ手段のための入口を含

む、請求項26記載の系。

28. 前記モニターは、前記カートリッジが前記の流れ指示室に於ける液体の存在を確かめるための前記記録手段中に存在する時に、前記の流れ指示室に隣接する系調節手段を更に含む、請求項27記載の系。

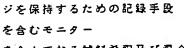
29. 前記の系調節手段は、光源及び前記カートリッジが前記記録手段中に存在する時に前記カートリッジの反対側に配置された検出器を含み、前記光源により放出された光が光通路位置にある前記の流れ指示室中を通過し、前記検出器により検出される、請求項28記載の系。

30. 前記の光通路が前記測定室出口と前記廃棄手段との間に配置される、請求項29記載の系。

31. 前記の光通路が前記の流れ指示室の底面と交差するように配置される、請求項30記載の系。

32. 請求項14記載のカートリッジ、並びに 前記カートリッジの混合物受容室中の反応を検 出するための手段、及び

前記検出手段との記録に於いて前記カートリッ



を含んでなる試料希釈及び混合系。

- 33. 前記モニターは、前記カートリッジが前記 第二流れ指示室に於ける故体の存在を確かめるた めの前記記録手段中に存在する時に、前記の混合 物流れ指示室に隣接する第二系調節手段を含む、 請求項32記載の系。
- 34. 前記の第二系調節手及は、光源及び前記カ ートリッジが前記記録手段中に存在する時に前記 カートリッジの反対側に配置された検出器を含み、 前記光源により放出された光が、光通路位置にあ る前記の第二流れ指示室中を通過し、前記検出器 により検出される、請求項33記載の系。
- 35. 前記の光通路が、前記混合物測定室出口と 前記廃棄手段との間に配置される、請求項34記載 の系。
- 36. 前記光通路が前記第二流れ指示室の底面を 交差するように配置される、請求項35記載の系。
 - 37. 前記モニターは、前記カートリッジが前記

混合物測定室中の液体の存在を確かめるための前 記記録手段中に存在する時に、前記混合物測定室 に隣接する第三系調節手段を含む、請求項32記載 の系。

- 38. 前記第三系細節手段が、光源及び前記カー トリッジが前記記録手段中に存在する時に前記カ ートリッジの反対側に配置された検出器を含み、 前記光源により放出された光が光通路位置にある 前記混合物測定室中を通過し、前記検出器により 検出される、請求項37記載の系。
- 39. 前記の光通路が前記の第二流れ停止分岐点 に隣接して配置される、請求項38記載の系。
- 40. 前記モニターは、前記カートリッジが前記 モニター中に挿入される時に、前記カートリッジ からの信号を検出することにより前記弁手段を運 転するプログラムを選択する、請求項32記載の系。
- 41. 前記信号がパーコードである、請求項40記 観の系。
- .42. 前記カートリッジ中の前記希釈剤受容手段. が、破壊可能な容器中に密閉された前記希釈剤を

含む希釈剤室を含み、前記希釈剤室が可撓性シー ル部材でシールされた入口を含む、請求項25記載 の系。

- 43. 前記モニターが、プログラミングされた希 釈剤調節手段を含み、前記容器が前記希釈剤調節 手段の調節の下に破壊される、請求項42記載の系。
- 44. 前記希釈剤調節手段が破壊ピンを含み、前 記ピンが、前記可撓性シール部材を破壊しないで、 前記のプログラミングされた希釈剤調節手段の調 節の下に前記入口を通って前記希釈剤室中に移動 し得る、請求項42記載の系。
- 3. 発明の詳細な説明

[発明の産業上の利用分野]

本発明は、液体を希釈し混合するため、特に少 量の液体の自動的な測定及び希釈のために使用さ れる方法及び装置に関する。

〔従来の技術及び発明が解決しようとする課題〕 最近、未熟な使用者により行なわれることを目 的とした臨床分析の分野に於いて、著しい進歩が 見られた。糖尿病患者の如き、未熟な使用者が尿 中のグルコースの如き試料中の分析対象の存在及 び/または量を測定することを可能にする多くの 試みが開発されていた。このような分析を行なう 装置は、一般に、それらが殆ど訓練を必要とせず、 しかも実質的に使用中の過失防止である点で、

"使用者向き (user friendly)" であることを目 的とする。これらの装置の代表的なものは、云わ ゆる"ディップースティックス"である。これら の装置は、その上に層形成された試薬含有マトリ ックスを有するプラスチックストリップである。 試料がストリップに適用され、分析対象の存在ま たは不在が発色反応により指示される。

このような装置は生物中の多数の物質の定性剤 定に有益なことがわかっが、全ての分析が必ずし もこの様に行ない得るとは限らない。例えば、幾 つかの技術は、少量の試料の希釈及び/または混 合を必要とする。液体の極少量 (例えば、4の量)... の測定及びその希釈は、典型的にはかなりの訓練 または希釈を行なうための高価を装置の使用を必



要とする。これらの代替案のいずれもが、便利で なく、または容易に行なわれない。

少量の液体試料の測定及び希釈は、幾つかの自 動分析で容易に行なわれる。しかしながら、これ らは、それらの大きさ及び費用のために、家庭用 または医師のオフィス用には不適である。例えば、 液体試料が、測定装置として作用するキャピラリ - 管の形態である導管中に吸引される多くの装置 が利用可能である。しかしながら、この計量装置 は、試料及び希釈剤の移動に必要とされる、ピス トン及び多数の他の移動部品、例えば真空ポンプ を含む大きい装置の部分である。このような移動 部品が液体密封シールを保持するために製造され る精密さは、その装置のコストを著しく増加する。

大きな自動分析装置の代替品として、公知のエ ッペンドルフ(Eppendorf 、商標)ピペットの如 き、小さい手動式ミクロピペットが、考案された。 これらのピペットは、試料または希釈剤を小さい 使い捨てチップ中に吸収するための精密なピスト ンを利用する。しかしながら、ピペットの使用に

技能が必要とされ、幾つかの正確な手動操作が、 試料及び希釈剤をうまく測定するために行なわれ る必要がある。また、得られる少容量の溶液を混 合するのに、技能が必要とされる。

家庭用に開発されたその他の技術は、液体試料 を測定するためのキャピラリー管を使用する。つ いで、全キャピラリー管は、測定量の希釈剤を保 持する大きな容器または測定量の希釈剤が添加さ れる大きな容器に入れられる。しかしながら、こ のような装置は、キャピラリー管が容易にこわれ るため、及びキャピラリーの外側の汚染が容量誤 差を生じるため、未熟な使用者の技量では一般に 不満足である。

それ故、少量の試料を測定し、希釈し、混合し、 分析するための簡単で正確な方法及び装置に対す る要望がある。

〔関連文献〕

西独公告特許出願3328964C & 号(1985年2月14 日公告)は、測定装置として作用するキャピラリ

- 管であって、サンプリングされる液体中に浸漬 し得るか、あるいは試料がポンプまたは吸引によ り希釈剤と共に分析装置に移される位置に移動し 得るキャピラリー管を使用して液体の自動的な不 連続のサンプリングのための装置を記載している。 米国特許第 4,454,235号は、免疫測定に於ける液 体移動のためのキャピラリー管ホルダーを記載し ている。米国特許第 4,233,029号は、キャピラリ 一流量の調節のための手段を備えないで、液体の キャピラリー流を与えるのに有効な距離で隔置さ れた対向面により形成される液体輸送装置を記載 している。米国特許第 4,618,476号及び同第

4,233,029号は、速度及びメニスカスの調節手段 を有する同様のキャピラリー輸送装置を記載して いる。米国特許第 4,426,451号は、二つの帯域間 の流れを停止するための手段を含む、別の同様の キャピラリー輸送装置を記載しており、その流れ は外部発生圧力の適用により再開される。米国特 許第 3.811.326号、同第 3.992,150号、同第

法及び装置を記載しており、ここでは、キャピラ リー管が所定容量の試験溶液を採取するのに使用 され、ついで充塡されたキャピラリーがキュペッ トまたは試薬もしくは希釈剤として使用される液 体のその他の容器中に置かれる。米国特許第一

3.799.742号は、親水性から疎水性に至る表面特 性の変化が少量の試料の流れを停止するのに使用 され、これにより存在する試料を計量する、装置 を記載している。米国特許出願番号第 117,791号 (1987年11月5日出願)、及び米国特許出願番号 第 090.026号 (1987年8月27日出願)(これらの二 つの出願は本件出願人に譲渡される)は、幾つか の希釈及び混合用カートリッジを記載している。

〔課題を解決するための手段〕

本発明は、装置の種々の部品間で液体を移動す るための外部発生応力(重力を除く)の使用を必 要とせず、試料の再現可能な希釈を与える、改良 された密封式希釈装置を提供する。その装置は単 4.537.747号及び同第 4.596.780号は、種々の方 一希釈または連続希釈、即ち第一希釈剤による試

料の希积、続いて第一希积剤、第二希积剤または 更に別の希积剤による混合物の希积を与えること ができる。使い捨てカートリッジの形態で調製さ れる場合には、カートリッジハウジングは、 は料を受容するための試料受容手段、ハウジ 中の内部室を含む流れ指示室、試料を受容手段か ら流れ指示室に送出するための試料流れ手段、

(液体) 希釈剤を受容するための希釈剤を受容手段のの希釈剤を発育するための名釈剤を有いるののの名釈剤であるための名釈剤であるための名釈剤である。 第一次では、 第一次、

機つかの実施態様に於いて、初期混合物の第二 希釈は、混合室から静水圧的に連結された混合物 分離室への液体の通過を調節するための弁を使用 することにより与えられる。好ましい実施態様に 於いて、混合物分離室は、上記の第一系列の室及 び流れ手段と同様であるが、その他の配置がまた 可能である。

従来の希釈及び混合用カートリッジに関連する 幾つかの小さな問題を避ける幾つかの特に有益な 実施態様が、記載される。

本発明は、少量の試料が容易に測定され希釈し 得る、装置及び方法を提供する。装置は小型であ り、使用に便利であり、しかも流体の移動のため . の移動部品を必要とせず、重力及び毛管作用が試 . 料の測定工程及び希釈工程に必要とされる全ての 液体推進力を与えるのに充分である。本発明の装 置は、米国特許出願第 117,791号 (1987年11月 5 日出願)、及び米国特許出願第 090.026号(1987 年8月27日出願)に記載された、希釈及び混合用 カートリッジに似ている。しかしながら、本発明 の装置は、従来提供された希釈及び混合用装置に 対して幾つかの改良、特に操作の容易なこと及び 安全を与える。本発明の特別の改良の中に、過剰 の試料を廃棄場所に向けつつ、装置中の適当な場 所で測定室への所望容量の試料(または希釈試料) の流れを与える流れ指示室、希釈剤適用場所が試 料適用場所より下の垂直高さに位置されることを

可能にする用意、及びカートリッジが装置の正確 な操作を確かめるために挿入されるモニター中に 備えられた種々の調節装置がある。

米国特許出願第 090.026号及び同第 117.791号と同様に、本発明のカートリッジは、試料適用場所、利定室、混合(受の溝、、部品間の流体の流れを与えるための種々の溝、、び、連続希釈装置の場合には、混合物の分離、及び混合室から混合物の分離、加定室、及び混合室から混合物の少なくとも一つの液体の通過を調節するための少なくとも一つの弁を含む。カートリッジのこれらの部品の全では、前記の特許出願に記載されており、これらの特許出願は所望により更に詳細に参照し得る。

本発明の装置の重要な特徴の一つは、試料及び希釈剤の両方を受容し、試料の一部を測定室に向けると共に、試料の残部を廃棄室に直接送る。流れ指示室、即ちノンキャピラリー内部室である。希釈剤が流れ指示室に達する時、測定室中に定する時、加た試料が受容室に追い出され、ついで受容室が所望の比の試料及び希釈剤で満たされる。また、

流れ指示室は、希釈装置の適当な操作の監視を従 来可能でない程度に可能にする。

本発明の装置は、米国特許出願第 090.026号に 記載された無弁希釈装置の場合と同様に、単一た混合物の場合と同様に得られれた 連続者釈は、の通過を調節に発動の を与える物分離、例定室へができる。 た物の介離を関係 117.791号したの がの分離をはいずれるのでではないのにはないいのにはないいのにはないのができるがいれた。 をおれたのがである。 をおれたのができるがいれたのの をおれたのができるがいれた。 をおれたのができるがいれた。 をおれたのができるがいれた。 をおれたのができるがいいのは、 は、すれたのがは、とませいがは、とませいのでは、 を含む載される。 を含む載される。 を含む載される。 を言えるのでは、 でのには、 にでいていていていている。 ののでは、 ののでは、

試料は、液体であり、生理液体、例えば血液、 唾液、接眼レンズ液体、脳脊髄液、膜、汗、渗出 液、尿、乳、等の如き、如何なる源から誘導され てもよい。液体試料は、血液から血清または血漿 の調製あるいは液体中の固体の溶解もしくは懸濁

の如き、前処理にかけられてもよい。本発明の装 置への適用前の試料の処理の例は、濃縮、濾過、 蒸留、透析、天然成分の失活、クロマトグラフィ -、及び試薬の添加を含む。生理液の他に、その 他の液体試料が使用し得る。その他の液体試料の 例は、プロセス流、水、プラント液、化学反応媒 体、生物増殖培地、等を含む。殆どの場合、液体 は水性であるが、その他の液体が使用し得る。水 性媒体は付加的な混和性液体、特に酸素化有機溶 煤、例えば低級アルコール、ジメチルホルムアミ ド、ジメチルスルホキシド、アセトン、等を含ん でもよい。溶媒は、水性溶液中に存在する高い表 面張力を保つために、通常約40%未満、更に通常 約20容量%未満で存在する。しかしながら、本発 明の装置は、異なる表面張力を示す液体による使 用に関して、以下に記載されるように改良し得る。

試料適用場所(また、試料受容場所とも称される)は、一般に装置の表面上のキャピティであり、あるいは単に、装置の内部に通じる開口部(必要によりリングまたは管により囲まれる)であって

もよい。試料適用場所は、例えば血漿から赤血球を分離するためのフィルターを含んでもよく(米国特許第 4.753.776号参照のこと)、あるいは試料が本希釈装置に入る前に試料を取扱う或種のその他の装置と本発明の装置との間に連結を与えてもよい。例えば、適用場所は、通常のキャピラリーが適合する穴であってもよい。

試料適用場所がキャピラリー管の挿入用の穴である場合、キャピラリー管は、キャピラリーを完全に満たすことにより、あるいはキャピラリーを特別の印まで満たすことにより、試料を移すための便利な手段として作用し得るか、あるいは測定室として作用し得る。このような実施態様の試料適用場所は、移動の地点として作用する。

その他の場合、試料適用場所は、試料が挿入される、装置の上面の穴の如き、外部室である。このような表面の穴は、それらを、カートリッジを形成するハウジングの内部に配置される室と区別するために、本明細書中で外部室と称される。 適用場所は、適用場所がオーバーフローまで満たさ

れ、過剰の試料が排液ますにオーバーフローし得るように、排液ますにより囲まれた上げリップを備えてもよい。大過剰の試料または誤まった場所に不注意に適用された試料を排出するための手段が、上記の米国特許出願第 090,026号及び同第 117,791号に記載されている。

これらの入口及び出口は、測定室が利用可能な 試料で満たされることを確実にするように配置される。このような充塡は、試料が廃棄室への出口 に達する前に試料が測定室への入口に達するよう に試料入口を配置することにより行ない得る。 例 えば、試料流の入口を、測定室出口の上方で、 しかも廃棄流出口よりも測定室の出口の近くに配置

流れ指示室に入る希釈剤は、この室中に残存する試料と混合し、受容室と廃棄室との間に、予期せぬことを分割されるので、流れ指示手段中に残される試料の量をできるだけ多く減少することが望ましい。流れ指示室中に残された試料の量は、使用される試験の正確度により許容される最大でより少ない。例えば、試験が10%までの誤差で、試料の容量の10%未満でより少ない。例えば、試験が10%までの誤差で、試料別定室中に捕獲される試料の容量の10%未満である。好ましくは、この量は測定される試料容量、

の5%未満、更に好ましくは2%未満、更に好ま しくは1%未満である。

また、流れ指示室は、実質的に上記のような切 頭立方体であってもよいが、"立方体"の一つの 隅部で単一の低い位置を与えるために二つの軸に 沿って(即ち、対角線上に)下方に傾斜する床を

また、その他の形状寸法が可能である。例えば、 試料が廃棄出口により減少される前に、充分な試 料が測定室に達することを確保するために、これ らの出口が適当な大きさにされる場合、試料を、 試料測定出口に達する前に、廃棄出口に到達させ ることが可能である。同様に、全ての過剰の試料 が流れ指示室から排出されることを確保するため



にその他の手段が備えられる場合、廃棄物は室中 の絶対最低重力位置にある必要はない。例えば、 試料の表面張力から生じるエッジ効果が、室中の 低い位置から若干高い出口へと室の端部に沿って 過剰の試料を取り出すのに使用し得る。また、正 しい場所に直接流すため、流れ指示室中に、流衫 そらせ板、通常、突起または溝を使用することが 可能である。

使用し得る。過剰の試料を、試料適用場所から廃棄室にウィッキングするための技術が、上記の米国特許出願第 117.791号に記載されており、過剰の試料を流れ指示室からウィッキングするために、本発明に使用するのに適し得る。当業者は室の形状寸法を調節でき、必要により、本明細書合の形式を調査できる。は料による測定室の充填及び希釈剤が添加される前の過剰の試料の流れ指示室からの排出の所望の結果を得ることができる。

測定室は、キャピラリー溝またはキャピラリー 室であってもよく、この場合、キャピラリー作用 は、流れ指示室を経由して試料適用場所からの試 料による測定室の充填を助け、または或る場合に はその充填に必要な全ての力を与える。キャピラ リー溝及びキャピラリー室は、一般に、0.01~ 2.0 ㎜、更に一般に0.1~1.0 ㎜の範囲の、流路 に対して垂直の少なしかの寸法を有する。 キャピラリー空間(如何なる型のものでもよい) は、流れを支持するのに必要とされる範囲の、流

れ方向に対して直角の少なくとも一つの寸法を有 する。キャピラリー溝は、流れを支持するのに必 要な範囲の、流れの方向に対して直角の両寸法を 有する。キャピラリー室は、キャピラリー流を支 持しない、流れに対して直角の寸法を有するが、 ・必要な範囲(近くに隔置される二つの平面間の空 間に近似する)の、流れに対して直角の第二寸法 を有することによりキャピラリー流を与える。し かしながら、寸法でキャピラリーではない一層大 きな測定室がまた可能である。試料測定場所は、 未補助の流れが生じることを示すため、流れ支持 室に対して"液体を受容する関係"にあると云わ れる。流れ停止分岐点の適当な操作が行なわれる ためには、以下の流れ停止分岐点の説明から明ら かなように、キャピラリー力及び重力のみにより 満たされることが必須である。

測定室の形状寸法は、希釈剤が後の工程で装置に添加される場合に、測定室中の実質的に全ての 試料が受容室に追い出されるようなものである。 これを達成する一つの手段は、測定室中の希釈剤 しかしながら、第1図の第二測定室(240) に示されるように、断面が変化する測定室がまた可能である。事実、測定室の最初の部分を実際に小さくすることが望ましい。何となれば、これは、希釈剤が流れ指示室に最初に急に入る時に、測定室から失なわれることがある試料の量を減少することを助けるからである。 0.5 mm未満、好ましくは0.2 mm未満の初期の直径が望ましい。試料測定室への入口が大きい場合、希釈剤が入る時に、試料

がその室中に追いやられる。ついで、希釈剤が流れ指示室を満たし続け、測定室及び廃棄室のに流れる際に、未測定量の試料が範囲室中に流れる。この問題は完全には解消できないが、試料の定室に小さい開口部を使用すると、試料のの混失を許容し得る量に減少する。それ故、測定室部が大きい場合(例えばノンキャピラリーするよの場合)であっても、小さい開口部が好ましい。

更に、殆どの測定室は、一定容積を有するよう に製造されるが、容積が、例えば使用前に室窓ので 積を調節するのに使用される精密にフィットを プランジャーにより変化し得る室(測定室と内部区画室との一次を の世の型の室と内部区画を設けるのとが、可能である。このような調節可能な室の内 部体積は、通常、装置への試料の添加の前に、使 用者により所望の値に設定される。

試料が測定室に流れる時、試料が流れ停止分岐点に達すると、流れが停止する。何となれば、それは、試料が自由に流れる液体流路の初期の部分と試料が通常、希釈方法の開始まで流れない液体

流路の後の部分との間の分岐点を示すからである。 流れ停止分岐点は試料の流路の限界に存在するので、それは測定室の一端に見られる。この同じ場所は、通常、受容室の開始(すなわち、二つの室が直接連結される時)である。しかしながら、また流れ停止分岐点は、測定室を受容室と連結する 液体流路中に存在し得る。

がら、装置は、希釈剤の添加及び流れ停止分岐点に於ける流れの偶発的な開始に関して設計されるので、絶対安定性を必要としない。それ故、少なくとも10秒、好ましくは少なくとも1分、更に好ましくは少なくとも5分、持続し得る、流れの停止が本発明の目的に充分である。

多くの場合、小さい直径の測定管(すなわち、 測定室)が一層大きな受容室に入る時に、分岐点 が形成される。小さな測定室は、直角または直角 以外の角度で一層大きな受容室に入ることができ る。後の場合に、小さい管の内壁と室の表面との 角度は、分岐点の周辺の異なる場所で異なる。

本明細倉中に参考として含まれる米国特許第

4,426,451号は、幾つかの流れ停止分岐点を記載 しており、それらは、或る帯域から別の帯域にキ + ピラリー流がある装置に使用するための『メニ スカス調節手段"と称される。その特許に記載さ れた流れ停止分岐点は、本発明の装置に使用し得 る。しかしながら、その特許は、第二帯域がキャ ピラリー帯域でない場合に、流れを停止すること に関するものではない。キャピラリー室の壁部が 次第に狭くなければならず、流れ停止を与えるた めには次第に拡大しなければならないことを示す、 その特許の特別の数示とは対照的に、第二室(こ こでは、受容室)がキャピラリー空間ではない場 合に、急盪な拡大は本発明の実施に更に有効であ ることがわかった。欠陥は分子レベルで存在する ことが認められるが、分岐点は顕微鏡的観点から 出来るだけシャープであり、流れ停止分岐点が見 られる受容室表面の壁部を形成する平面と、測定 室の壁部を形成する平面(これは曲げられていて もよい)との交差により形成された理想の分岐点 に出来るだけ近づくことが好ましい。差圧を避け

るために水平な分岐点を維持すること、分岐点の面積を減少すること、親水性を減少するようにキャピラリーの表面を変化すること(水溶液に関て)、平滑な表面を与えること(粗面は表面にでって液体のクリープを促進する)、及び断面積に急激な変化を与えること(好きしくは、約90°以下の交差表面間の角度を与えること)は全て、或る室から別の室への液体を防止するように作用する。

一般に、小さい(キャピラリーサイズ)分岐点に関して、背圧はメニスカスより専有される曲率の最小半径により調節される。例えば、円形断面を有するキャピラリー管が一層大きな空間中に入り、その結果、液体が静水圧下でその空間中によくれ出る場合、メニスカスはほぼ球形であり、圧力(ΔP)は、ヤングーラブラス式により示される。 ΔP=2 r / R (式中、 r は試料液体の表面張力であり、 R は曲率半径である)。 ミラー (Miller)及びネオギ (Neogi) 著、 "Interfacial Phenomena: (quilibrium and Dynamic Effects"、

マーセル・デッカー・インコーポレーション
(Marcel Deckker, Inc.)、ニューョーク、1985年、並びにデービス(Davies)及びリーディール(Riedeal) 著 "Interfacial Phenomena"、第2編、アカデミック・プレス(Academic Press)、ニューョーク、1963年を密照のこと。液体が0°より大きい角度で表面に接触する場合、この背圧は幾何学的条件により減少される。半径Rは、静水圧が増大するにつれて変化し(小さにつか水圧が増大するにつれて変化し(小う・静水圧とが増加すると、Rは装置の形状寸法及び接触角により決定される最大かにより支持し得る最大静水圧を規定する。

また、液体が接触する表面が変化して液体と容器壁との間の接着を減少する場合 (例えば、水性試料が親水性表面から疎水性表面に移動する場合)、背圧が発生される。本発明の装置の種々の内表面の表面特性は、一般に、種々の物理的処理及び/

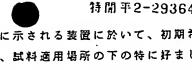
または化学的処理により調節し得る。同様の装置 の表面特性を調節することの説明に関して、共有 の米国特許出願第 880.793号 (1986年、7月1日 出願)を参照のこと。例えば、プラスチック表面 は、それらの規水性を増大するように処理し得る。 装置全体または特別の部品が、処理し得る。また、 装置の異なる部品が、異なるプラスチックからつ くることができる。キャピラリー流に関して、90° 未満の接触角が充分であり、10~85°が好ましく、 30~60°が最も好ましい。水性試料に関して、こ れらの接触角を与えるためには、キャピラリー表。 面は親水性である(少なくとも測定可能な程度に)。 非水性液体に関し、疎水性表面が適当である。容 器壁の形状寸法と表面湿潤性との組合せを使用す ることにより、0cmH2O(断面積または表面接着に 変化なし)~20 cmH₂0 の背圧範囲及びそれ以上が、 液体として水を用いて容易に達成し得る。背圧が 0 である場合、当該位置は流れ停止分岐点ではな い。流路(例えば、測定室から受容室に到る)中 の特別な位置を経由する試料の流れを防止するの

に充分な背圧がある場合、流れ停止分岐点が生じ

幾つかの希釈剤適用(希釈剤受容)場所が、上 記の米国特許出願第 090,026号及び同第 117,791 号に開示されている。これらの希釈剤適用場所の いずれもが、所望により本発明の装置に使用し得 る。最も好ましい実施態様に於いて、希釈剤適用 場所は、装置を形成するハウジング中の内部ペン ト式室である。希釈剤の破壊可能な容器が、その 室中に配置される。ガラス容器が特に好ましいが、 **股いプラスチックがまた使用し得る。入口は、外** 部で適用される圧力が、容器を破壊するのに使用 し得るように、設けられる。通路は希釈剤室を流 れ指示室に連結し、その結果、希釈剤が破壊され た容器から流れ指示室へと流れることができる。 希釈剤が流れ指示室を満たし、その結果、流れ停 止分岐点に於ける静水圧が超過され、試料が希釈 剤の一部と共に受容室に追い出される。過剰の希 釈剤は廃棄室中に流れ、または希釈剤適用室及び /または流れ指示室中に留まる。

は、廃棄室の一部及び試料適用場所に戻って通じ る通路と共に、満たされる。それ故、充分な静水。 圧が発生されて、流れ停止分岐点で背圧を圧倒し、 試料及び希釈剤を受容室に追い出す。

希釈剤適用場所が試料適用場所の上方にある場 合、希釈剤は、希釈剤及び試料の適用場所を連結 する通路を通って試料適用場所に向って流れる。 流れが流れ停止分岐点で再開する時、この希釈剤 及び通路中に閉じ込められた試料は、流れ指示室 に逆流する。少なくともキャピラリー通路の場合 には、若干の量の試料が試料適用場所を流れ指示 室に連結する通路中に残留するようであるので、 受容室に達する試料と希釈剤の所定の再現性の比 を与えるようにカートリッジを設計することは若 干難しい。希釈剤の実験的な測定、その後のカー トリッジの新仕様の再製造及び再試験により、多 くの反応に関して、満足な結果を得ることができ る。しかしながら、上記の如く、一層低い適用場 所を用いて逆流を避けることにより、カートリッ ジの設計が極めて簡単である。



第1図に示される装置に於いて、初期希釈剤室 (175) が、試料適用場所の下の特に好ましい場所 に配置される。希釈剤のこの低い位置は、試料適 用場所を通る希釈剤の逆流を防止する。このよう な実施態様は、試料が試料適用場所に添加された 時に利用可能であった静水圧より大きい静水圧を、 希釈剤が放出される場合に、流れ停止分岐点で与 えることができないようである。何となれば、試 料適用場所は重力的に高いからである。しかしな がら、必要とされる静水圧は、実際には、希釈剤 により与えられ、流れ指示室のため、試料により 与えられない。本明細書に記載された装置に於い て、試料の静止カラムは、試料が添加される場合 に、試料適用場所と流れ停止分岐点との間に展開 されない。流れ指示室、及び廃棄出口は、その試 料を試料測定室中に含まれる試料に圧力を与えさ せずに、試料を排出するための手段を与える。そ れ故、試料の有効な高さは、試料測定室の高さを 決して越えない。しかしながら、希釈剤が試料よ りもかなり多量に存在し、その結果、流れ指示室

気泡の閉じ込めを防止するため、円滑な液体流 が与えられること以外には、受容(混合)室の形 状寸法に関して、特に制限がない。受容室の下部 に試料及び希釈剤の入口を設けること、及びベン トに向って下方に傾斜する受容室の上面を設ける ことの両方が、閉じ込められた泡を避けることを 助ける。しかしながら、混合された希釈剤及び試 料の出口(受容室中に存在する場合は、以下を参 照のこと)が、試料及び希釈剤の入口から所定距 離に配置されることを確保することが望ましい。 出口及び入口が互いに近づきすぎて配置される場 合、混合物が存在している間にその室に流れる希 釈剤は、あまりに早く出口に達することがあり、 混合物よりもむしろ希釈剤が第二測定室に達する ことを生じる。混合物出口を低い場所に配置し、 希釈剤入口を試料及び希釈剤よりも軽い希釈剤 (その逆の場合もある)に関して高い場所に配置 することのような、その他の用意が、出口を通る 混合物の円滑な流れを確保するために、なし得る。

装置の種々の室中に使用されるペントは、装置

本発明の装置を使用して、この第一工程(または後の工程)で測定し希釈し得る試料の大きさに関して、理論的な上限はないが、その方法及び装置は少量の液体を測定し希釈するのに特に適する。それ故、試料測定室は、一般に 0.1 4 ~ 100 4 、好ましくは 1 4 ~ 30 4 、最も好ましくは 3 4 ~ 10 4 の容積を有する。希釈剤容量を制限し、かつ試

料対希釈剤の比を固定する作用がある受容室は、 一般に 3 叫~1000叫、好ましくは10叫~ 300叫、 最も好ましくは30ペ~ 100ペの容積を有し、これ . により10':1~3:1、好ましくは10':1~ 10:1、最も好ましくは 100:1~10:1の希釈 比を与える。キャピラリー流が起こる溝は、通常、 約0.01㎜~2㎜、更に通常約0.1㎜~1㎜の範囲 で隔置された対向する壁を有する。キャピラリー 空間は、管形であってもよく(これは必ずしも円 形断面を意味しないが、正方形またはその他の規 則的な形状であってもよい)、あるいは平面とキ ャピラリー距離より更に隔置された側壁とにより 形成された空間を表わし得る。少なくとも一つの 平らな側面を有する管状室(例えば、正方形の断 面積、1:2~1:4の比以下で長さの異なる隣 接する辺を有する長方形、または半円形の室)は、 溝が二つの隣接する表面(そのうち一つは平らで ある)を合わせることにより形成される場合に、 製造の容易なことのため好ましい。

範囲の上限及び下限を示す本明細書の記載は、

あらゆる組合せで利用し得る、一連の上限と一連の下限を個々に意味するものと解すべきであることが、認識されるべきである。例えば、代表的な上限と好ましい下限は、中間の好ましい範囲を規定するために、組合せて使用し得る。

特に、本発明者らは、混合室に静水圧的に連結された混合物の測定及び分離室並びに混合室から混合物分離室への液体の通過を調節する弁を用いて、連続の希釈及び混合の可能性を与えることを

意図する。第一希釈は、上記のように、上記の弁 が閉じられて混合室からの液体の流出を防止する 間に、行なわれる。第一混合物が生成された後、 混合物の分離及び測定室への流れを調節する弁が 開放され、液体が静水圧及び/または毛管引力の 影響下で混合室から流れる。混合物が流入する混 合物分離室の部分は、混合された試料及び希釈剤 の合計容量よりも容量が小さい。この容量は、そ の室の形状寸法、混合室中の液体により利用可能 な静水圧の量、及び存在する毛管力により決定さ れる。上記の米国特許出願第 117,791号は、目的 がもとの混合室中の第二希釈を行なうことである か、または混合された試料及び希釈剤の分離部分 を更に希釈及び/または分析のための別の場所に 移すことであるかに応じて、混合物分離室に与え 得る、種々の形状寸法を記載している。上記の単 一希釈及び先願に記載された第二希釈を行なうあ らゆる装置が、本発明の範囲内にある。

しかしながら、本発明の特に好ましい実施想様 は、連続希釈が行なわれる装置に関するものであ



り、その両方が上記の単一希釈の発明の範囲内に ある。このような実施態様に於いて、混合物分離 室は、それらが最後に得られた試料ではなく、試 料としての混合物に対して操作すること以外は、 前記と同じ型の室及び通路を含む。

宝及び/または溝の間の液体の通過を調節する、 あらゆる型の弁が、本発明の装置に使用し得る。 簡単な外力の適用及び開放により、開放位置と閉 鎖位置との間で移動するように発動し得る簡単な 弁が好ましい。

ることにより封鎖される、通常開放した弁を備えることができる。このような弁の特別の例が、以下に更に詳しく示される。

このような弁のその他の例は、液体流路を横断 する溝と密にかみ合う滑りピンを含む。そのピン は、ピンが第一位置にある場合に、流路中の流れ を妨げ得るセグメント、及びピンが第二位置にあ る場合に流路中の流れを可能にし得るセグメント を有する。このようなピンの例は、ピンの二つの 対向する面の間に流路溝を有する長方形のピンを 含み、その流路溝はブロックが閉鎖位置にある時 に位置合わせされず、ブロック弁が開放される時 に主流路と位置合わせされる。円形断面を有する ピンは、ピンが適合する溝とぴったりとかみ合い、 かつピンが閉鎖位置にある時に流路を妨げる、ピ ンの閉塞セグメントを与えることにより、使用し 得る。一層小さな断面積(ダンベルのハンドル中 に存在するような) は、ピン弁が開放位置にある 場合に、ピンの一層小さな中央部分のまわりに円 形流路を与える。

弾性部材は、ピンを閉鎖位置または開放位置のいずれかにバイアスするために、備え得る。その後、ピンに作用する力がピンを第二場所に滑らすことができ、その結果、ピン弁は別の位置にある。

好ましい実施態様に於いて、ピン上の外力の適 用のための接近手段は、ピンがその二つの位置の 間で移動し得るように与えられる。例えば、装置 から外側に突出するピンの部分は、ピンの滑り軸 に並行に作用する力がパイアスカの方向に対して 作用することにより、ピンをその最初にパイアス された位置から第二位置へと移動させ得るように、 設けることができる。また、パイアス力に向かい 合うピンの面から外部環境に通じる開口部を、備 えることができる。圧縮空気または開口部に入る 外部装置のフィンガーからの外圧の如き、外部か ら適用される力が、ピンをその開放位置と閉鎖位 置との間で滑らせるのに使用し得る。弾性シール が、力をピンに適用することを可能にすると共に、 開口部を通る液体の損失を防止するために、設け られてもよい。また、このようなシールは、上記

の弾性封鎖部材に設けられてもよい。

本発明のカートリッジの一体部分として使用し得る弁は、ここに特別に例示されたものに限定されない。むしろ、流路中の液体の流れを制限するように圧縮し得る、流路の可換性壁(例えば、ラテックス)の如き、小さい流路中の液体の流れを調節し得る、あらゆる弁が使用し得る。更に、例えば、最初に閉鎖された弁が一旦開放され、その後、開放位置に保たれる場合には、可溶性バリヤーが設けられてもよい。

また、外部の弁を備えることが可能である。例えば、キャピラリーが生じる流路は、外部閉により封鎖し得る。外部弁が閉により封鎖し得る。外部弁が閉気をいるな体はキャピラリー通路中の空気をの他のかスのため、キャピラリー通路に体がキャピラリー通路に入る。ペントを開放している。な体が中ではない、後に、その他の操作に使用し得る。

外部ペント制御からなる弁は、流れがキャピラ



リー通路中に生じる(その結果、閉じ込められた 空気が液体の流れを調節するのに有効である)状況、及び漏出し得る自由液体が使用前のカートリッジ中に貯蔵されない状況で使用し得る。封入液体(例えば、ガラスアンブル中)が、外部ペント制御を用いる装置中に存在し得る。多くの場合、カートリッジが最終使用者に送られる場合、予備測定希釈剤(これは試薬を含んでもよい)を貯蔵することが望ましい。偶発の漏出を防止するため、内部機械弁または破壊可能なバリヤーが、このような用途に好ましい。

簡単な、外部で適用される力により操作し得る 弁を備えることにより、カートリッジが挿入される分析装置により弁が所定の方法で開閉される、 カートリッジのような装置が提供し得る。この分析装置は、弁を開閉する手段を備えることの他に、 カートリッジの種々の混合室及び/または側定室中で液体または分析対象の存在を検出するための 種々の光センサー及び/またはその他の型のセンサーを含んでもよく、それ故、本明細書中でしば しばモニターと称される。

本発明の装置は、特別な分析による使用のため 設計でき、あるいは種々の弁が開閉される順序及 び種々の希釈剤(これは試料中の分析対象の存在 に応じて検出可能な信号(例えば、発色反応)の 発生のための試薬を含んでもよい)の含量に応じ て多重分析が行ない得る、装置として設計し、製 造し得る。

置の一部を形成する。

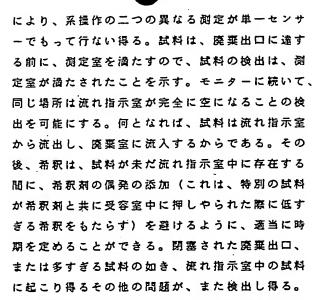
また、モニターは、カートリッジの液体通路中 の種々の場所で液体の存在を検出するセンサーを 備えること及びカートリッジの適当な操作中に発 生される信号と、センサーにより与えられる信号・ とを比較することにより、カートリッジの正しい 操作を検出し得る。カートリッジが未熟な使用者 の手もとにある時(これはカートリッジの所望の 最終用途である)、適当な操作の自動検出が望ま しい。例えば、使用者が血液の液滴 (試料として) を試料適用場所に適用する必要がある場合、幾つ かの問題が生じることがある。或種の患者は充分 な容量の血液の液滴を得ることが困難である。例 えば、カートリッジの適当な操作が25叫の血液を 必要とし、204のみが試料適用場所に添加される 場合、試料測定場所は完全には満たされない。そ の後、希釈剤が自動的に添加される場合(例えば、 予備選択時間の後)、希釈は所望量よりも多く、 不正確な結果が得られる。

本発明のカートリッジは、特に流れ指示室を備

えることにより、流路中に適当な場所を設けて、 この潜在的な問題及びその他の潜在的な問題の適 切な監視を可能にする。光源及び検出器は、カートリッジがモニター中で記録される場合に、それらが流れ指示室の反対側に配置されるように、モニター中に備えることができる。異なる場所で流れ指示室を通過する光を検出することにより、試料(及び希釈剤)の流れの異なる特徴が検出し得る。

例えば、流れ指示室に入る試料は、試料入口に近い場所で光を検出することにより検出し得る。これは、後の操作のタイミングの開始を可能にする。例えば、試料は、試料の適用以外に使用者側に操作を必要としないで、特定の時間にわたって、試料測定室中に配置された試薬と共に保温し得る。

試料測定室及び廃棄室に通じる二つの隔置された出口を備えた流れ指示室を使用すること、試料が廃棄室入口に達する前に試料が試料測定室入口に達するように試料入口を配置すること、及び二つの出口の間にセンサー用の光路を配置すること



一連の図面が、本発明の幾つかの実施態様を説明するのに示される。図面に示された実施態様は、包括的であることを目的とするものではなく、特許請求の範囲内にある多数のその他の実施態様が、本発明の分野の当業者に明らかである。

第1図は、本発明の第一実施態様の正面平面図

であり、図中、線A-A・B-B・C-C、及び D-Dは、第2図に示された断面図の場所を示す。 第2図に示されるように、ハウジング 100は三つ の別個の部品、即ち中央基材 102及び二つのカバ ープレート 104及び 106から製造される。基材 102の前面に形成された室(第2図に示された断 面図の左側)は、第1図で実線で示される。基材 102は背面に形成された通路(第2図に示された 断面図の右側)は、第1図中で破線で示される。 貫通連結(これは、一般に表面から他の表面に通 過する穴である)は、第1図中、円により示され る。全てのこのような通路は、米国特許第4,756,844 号に記載されているように、透明なプラスチック から製造された実施態様に於いて、目視し得る。 しかしながら、適用な場所で光路に関して用意が なされる場合には、不透明な材料からカートリッ ジを製造することが、また可能である。

第1図に示された装置は、二回の希釈を連続的 に行ない得る。第一希釈と関連した装置の部分は 110~ 190の番号が付されている。第二希釈に関

連した装置の部分は、 205~ 282の番号が付されている。二つの部分が第一希釈及び第二希釈に於いて同じ機能を果す場合、強別番号の最後の二つのアラピア数字は同じである。ハウジングに関連した装置の部分は、 100~ 106の番号が付されており、第1 図に示されたカートリッジと交まするモニターの部分は、 300以上の番号が付されている。装置は、その装置中の一連の 2 回の希釈による試料を追跡しつつ、示された番号を参照して説明される。

試料が、最初に試料適用場所 110 に添加される。 試料は、流れ指示室 130 に向って通路 130を下方 に流れて、第1 図に示されたその室の左上部分中 の入口 136で、その室に入る。通路 120 はキャピ ラリー寸法を有し、一方室 130 は、連続キャピラ リー流を支持しないように、充分に大きい。試料 は、重力により室 130の左前端部を下方に流れ、 別定室 140を下方に流れ続ける。この室 140 はキャピラリー寸法のものである。試料の先頭の端部 が試料測定室 140と受容室 150との間の分岐点にある流れ停止分岐点 145に達する時、試料の流れが停止する。室 150の上部に配置されたペント159は、共通ペント101に連結されて室 150からのガスの流出を可能にし、これにより、キャピラリー試料測定室 140への試料の流れを可能にする。

過剰の試料が、流れ指示室130に向って通路120を下方に流れる。試料は最早測定室 140に入り得ないので、試料は室の下部前端で累積する。何となれば、室の床は室の前部に向って下方に傾斜するからである(第2図、部分Aを参照のことである)。過剰の試料が廃棄出口 134に達する時、廃棄出口 134は室 130の重力的に低い位置にあるので、全ての過料を廃棄室 190 中に引き出す。廃棄出口 134は室 130の重力的に低い位置にあるので、全ての過料は廃棄室 190に流入し続ける。

この時点で、破壊可能な容器175(これは希釈剤 適用室 170中に配置される) は、入口ポート 177 を通して挿入される機械的フィンガー(302;第2 図、部分Cに示される)により破壊される。 容器 175の破壊される。 希釈剤は、以下に詳しく説明される。 希釈剤は、装置のに沿って溝 180中を流れ、装金ので溝 181を通過し、入口 138を介びなる。 流れ指示室 130及 八口 138を介びなる。 流れ指示室 130及 八口 200 大の少ななる。 流れたすのに対して変容のが与えるのので、流れたける静水に充って、流れたけるがは、充分なれる。 145に対ける時間は対象がある。 希釈剤は 200中に 300中に 300中に 300中に 300中に 300中に 300中に 300中に 300中に 300中の 300中の

室 150中の混合は、"相互混合カートリッジ"という発明の名称の米国特許出願第 号 (年 月 日出願)に記載されているような幾つかの技術により、得ることができる。試料及び希釈剤を、それらが室に入る際に混合を開始することが好ましく、その結果、ベントに入る混合物は室中に残存する混合物とほぼ同じ組成を

有する。しかしながら、ペントの容積は、無視し 得る誤差が生じる程、充分に小さい。更に、高い 正確度が所望される場合にはペント中に別の流れ 停止分岐点を含んで、液体の過度の流出を防止す ることができる。このような流れ停止分岐点及び 混合室へのペントは、以下に説明される第二希釈 に関する装置の一部である。

受容室 150中の出口 210は、装置の第二希 20年 20年 20年 20年 205 は、第2 図 205 は、第2 図 205 は、第2 図 放 3 の初期の第一希 210 並びに 205 な 205 及 3 の 206 を 通って第二流れ指示室 230 (本明 205 な 206 を 300 に 206 を 300 に 206 を 300 に 207 で 200 に 20

受容室 150中の混合物は、室 150に通じる種々 の通路中に設けられた希釈剤からの静水圧下にあ - るので、混合物及び最終的に未混合の希釈剤は、 静水圧が平衡になるまで、混合物流れ指示室 230 に流入し続ける。混合物廃棄室及び室 230を出る 混合物廃棄通路は、第一希釈通路中の廃棄室 190 及び通路 160と同様にして、設けることができる。 しかしながら、第1図に示された態様に於いて、 流れを調節するための別法が、提供される。この 装置の目的は、反応体を含み得る希釈剤と少量の 試料を混合し、受容室中で生じる反応を測定する ことであるので、第1図に示された装置は、通常、 このような測定を行ない得る装置中に挿入される。 光学測定が普通であり、第1図に示された装置に 関して好ましい型の測定である。光源及び検出器 は、光が受容室の所望の場所に衝突し、受容室及 びその中に含まれた材料を通過し、カートリッジ の他の側に配置された検出器に衝突するように、 モニター中に配置される。これは、カートリッジ をモニターの表面上の室中に挿入し、全ての部分

が互いに適当に位置合せされて配置されるようにすることにより達成される。本発明は、光源、検出器、及び記録手段に関して何ら新しいものを必要としない。何となれば、キュペットとかみ合い、それにより光測定を行なう全ての分光光度計が、必要な検出系及び記録系を与えるからである。



くすることができる。検出器は、液体が流れ停止 分岐点 245に近い測定室 240の端部に達したこと を示す時、混合物が入口ポート 210に入ることを 可能にする弁が閉鎖し得る。その後、混合物測定 室中の流れは、混合物のメニスカスが流れ停止分 岐点 245に達した時に、停止する。その後、混合 物流れ指示室 230中に残存する過剰の混合物が、 混合物廃棄出口260(これは、第1図に示されるよ うにキャピラリー溝である) に排出し得る。

 間の距離を減少し得る。キャピラリー廃棄室 260 は、過剰の混合物の全てが混合物流れ指示室 230 から除去されるまで、過剰の混合物を排出する。

この時点で、希釈剤室 270中に含まれる破壊可 能な希釈剤容器 275中の第二希釈剤は、希釈剤容 器 175と同様にして破壊される。それ故、希釈剤 は、希釈剤適用場所 270で利用可能になり、溝 280. 281、及び 282中を流れて、入口 238で混合 物流れ指示室に入る。第一希釈と同様に、希釈剤 が宝 230、廃棄溝 260、及びペント 239を満たす 際に、希釈剤により与えられる静水圧は、流れ停 止分岐点で背圧を圧倒する。その後、希釈剤は混 合物測定室 240から混合物受容室 250に追い出さ れる。また、希釈剤は、混合物測定室 240を通っ て混合物受容室 250に流入し、閉じ込められた空 気をベント 259により追い出す。ペント 259は、 通常、ハウジングの上部で外部大気に排気するの で、流れ停止分岐点は、ペント 259に入る混合物 及び/または第二希釈剤の量を最小にするため、 室 255中に設けられる。混合は、受容室 150の場

合と同様にして受容室 250中で行なわれる。

第2図は、第1図に示された異なる場所に於ける一連の断面図である。第2図の部分Aに示される断面図は、第一希釈に関連した幾つかの溝、室、ベントと交差する。前記の如く、装置はカバープレート 104及び 106を種々の室及び通路が形成される中央ボディ部材 102に取り付けることにより組立てられる。第2図の全ての部分に於いて、その図の左側は第1図に示された実施態様の前面を表わし、右側は背面を表わす。

第2図の部分Aの上部にて出発して、下方に移すと、通路 173はボディ部材 102の前面でから背面に通じていることが見られる。第1図に示された種々の液体及び排気通路は、交差しないで共っきので、 173の如りは通路は液体通路が一つの側から他の側に切り換えられることを可能にして、干渉を避ける。この例が、第1図中で液体通路中に見られ、これは第二希釈剤を希釈剤受容場所 270から混合物流れ指示室 230へ送出する。この流路は、廃棄室190(こ

れは装置の前面を占る)及びペント103(これは背 面を占る)の両方をクロスオーバーする必要があ る。これは、通路がペント 103をクロスオーバー するまで、ボディ部材 102の前面に沿って初期溝 280を設けることにより達成される。この時点で、 貫通通路 281は液体通路をポディ 102の背面に切 り換える。そこで、溝 282は、それが流れ指示室 230の後方の適当な場所に達するまで、廃棄室 ・190の後方を通る。その後、通路 238は、装置の 前面に配置される流れ指示室へ通じる。これが遠 成される方法は、第2図の部分Aの上部付近に見 られ、ここでペント 172は室 170をクロスペント 通路 173に連結し、この通路 173はペント通路を 装置の背面に移す。この時点で、共通ペント通路 101に連結がなされ、これが第1図に見られるが、 第2図の部分Aに見られない。

また、通路 138が部分Aに見られるが、これは、第一希釈剤に混合室 130への接近を与え、装置の背面から室 130に入る。出口134(これにより過剰の試料が廃棄溝 160に入る) が、室 130の下部コ

ーナーに見られる。

混合室 150の上部コーナーに於けるベント 159 の高い配置は、第2 図の部分 A の下部付近にあることが明らかである。また、混合物が第二希釈系に送られる溝の第一部分を形成する溝 201に通じる入口ポート 210が室 150中に見られる。

第2図の部分Bは、共通ベント 101、室 170中 に配置された容器 175、貫通通路 181、及び廃棄 溝 160の如き、図の上部における幾つかの小さな 特徴を示す。

特別な弁の具体例が、この図の右下部分に見られる。溝 205は、混合物 150を混合物流れ指示室 230に連結する混合物流れ溝である。薄い可撓性 膜 206が、溝 205の後方に直接配置された開口部 208で裏プレート 106により適所に保持される。カートリッジが挿入されるモニター装置中に配置されたプランジャーは、カートリッジがモニターに位置合せされる時に開口部 208に隣接する。このプランジャーは、モニター中の種々の制御下にあり、モニターがモニターからの信号を受ける時

に、矢印方向に左に移される。このような信号は、例えば、モニター中へのカートリッジの挿入により与えることができる。プランジャー 301の端部は溝 205に適合するように成形され、その結果にプランジャーを左に押しやる場合には、可境性限206が溝 205にかり合うように押しや容室方になわれた後、プランジャー 301にかかる左方に作用する力を解放すると、混合物が溝 205中を通って装置の残部に流入することを可能にする。

第2図の部分Cは、線C-Cに於ける、第1図の実施態様の垂直断面を示す。希釈剤室 270中に配置された第二希釈剤容器 275が見られる。この図は、開口部 177の場所で室 170と交差する。この開口部(これはカートリッジの背面に通じる)は、可換性シール 178により覆われる。モニター中に配置されたブランジャー 302は、モニターの制御下で適当な時期に矢印の方向に左側に押ることができる。シール部材 178は、力を容器175にプランジャー 302で適用するのに充分可換

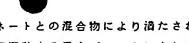
性であり、それにより、容器 175を破壊し、希釈 剤を希釈剤室 170に放出する。 ブランジャー 302にかかるバイアス力を解放すると、 ブランジャー 302を、シール 178を破壊せずに、そのもとの位置 (図示されるとおり) にもどす。

第2図の部分Cの下部に於いて、廃棄室 190及び第二希釈に関連した、幾つかの室及び通路が見られる。ボディ部材 102の背面に沿った貫通溝 281及び溝 282は、第二希釈剤を混合物流れ指示室 230に接近せしめ、それにより、希釈剤が通路 238に入る。キャピラリー廃棄溝 260に通じる貫通通路 234が、また見られる。

第2図の部分Dは、第1図の線D-Dで切断された垂直断面を示す。廃棄室 190と同様に、第二希釈剤容器 275及び希釈剤 270が、再度見られる。また、第二希釈剤室から混合物流れ指示室に通じる通路の一部である溝 280が、また見られ、同様にキャピラリー廃棄室 260の部分及び混合物測定室 240の部分が見られる。

第3図は、特別な診断を行なうため、第1図及

未測定の血液の液滴からの試料は、試料適用場所 110に供給される。試料は、試料流れ指示室 130に向かって流れるサンプル流れを通って測定室 140内に流入する。血液の流れは、分岐室 140及び混合/読取り室 150において停止する。容器 175が壊れたときには、チオシアネートの溶液は、血液試料を前方に押しやりながら、測定室 140を通って混合室 150内に流入する。混合室 150は、



血液とチオシアネートとの混合物により潜たされ る。ここで、往復運動する混合プレートにより血 被とチオシアネートとの均質な混合がなされ、

(異なる位置において) 混合室 150の壁上で披覆 されたフェリシアニド及び登着剤の試薬が溶解す る。約1分後に、血液が溶解され、ヘモグロビン が変性されるであろう。この時点で、カートリッ ジが挿入されるモニターに設けられた光源及び検・ 出器を用いて、540nm及び800nmでの吸光度を読み 取ることにより、全ヘモグロビンが測定される。

次に、溝 205の弁を開き、混合物の一部が測定 (混合物分離) 室系内に流入できるようにする。 混合物が混合物測定室 240の端部に到達するとき に弁を閉じ、過剰の混合物が流れ指示室 230を満 たすこと、及び静水圧により混合物が混合室から 追い出されることを防止する。一旦、混合物流れ 制御 230室(mixture flow control 230 chamber) がキャピラリードレン 260により排出されたなら ば、希釈容器 275が壊され、Alc希釈剤が乾燥抗 体ラテックス試薬室 250内に流入できるようにし、

変形血液(すなわち、分離された混合物)の試料 を混合物測定室240から混合/反応室250内に送り 出した後、試薬(該試薬は、室 250の室壁上に披 夏されている)を再懸濁させる。次に、変性した 血液/試薬混合物が混合され、かつ約30秒間に亘 って濁り度の変化を測定することによって、ヘモ グロピンAlcを測定する。抗体が披覆されたラテ ックス粒子の凝集の結果として濁り度が増大する。 抗体は、ヘモグロビンAlcに対して特異的である。 - 第1 図及び第2 図に示す装置の全体は、約10 cm の高さと、15㎝以下の幅とを有しており、本体部 材 102の厚さは約1㎝である。カートリッジは、 他の分析的測定を行うため、容易に他のサイズに

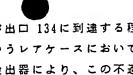
第4図及び第5図は、本発明による2つの流れ 指示室の拡大斜視図であり、これらの図面におい ては、図示の視点から視ることのできる縁部が実 線で示されており、室を介して視ることができる 縁部が破線で示されている。第4図は第1図の室 130に似ており、従って同じ番号が付してある。

することができる。

室 130は、頂面及び底面を除く全ての対向面が平 行である本質的に切頭立方体すなわちクサビ状を なしている。後面の高さXは、前面の高さYより も小さい。室 130の底面の前方のコーナ (角) に は、測定室に通じる出口 132と、廃棄室に通じる 出口 134ととが設けられている。出口132(試料測 定室の入口)の直ぐ上のコーナには、試料の入口 136及びサンプル適用場所から導かれた通路が設 けられている。室 130の後面の上方のコーナには ベント 139及び希釈液入口 138が設けられている。 矢印 I は、試料が入口 136を通って室 130に到達 した後、重力の作用により室 130の左前方のコー ナを流下して試料測定室の入口 132に至る試料の 最初の流れを示すものである。試料測定室が満た されると、矢印Ⅱで示すように、室 130の底部前 面を横切って連続的に流れる。出口134は、室130 の重力的に低い位置に配置されているため、過剰 のサンブルは、測定室の入口 132において測定室 内の試料との接触により生じる表面張力により保 持されている微小量を除き、全てのサンブルが室

130を出るまで室 130から連続的に引き出される。 しかしながら、このようにして引き出される量は 少量でありかつ比較的再生可能なものである。な ぜならば、本発明の装置は、同一であるとは云わ ないまでも比較的近い大きさの表面張力特性を持 つ特定種類の試料と共に使用できるように設計さ れているからである。

出口 132と 134との間で室 130の前方の下面に 示された位置Aは、前述のように、試料の測定ト ランジットを行うのに好ましい位置である。室 130の後面A′を通過する光が、前面の領域Aを 通るときに検出されるように構成した検出器がモ ニターに配置されているならば、通路Ⅱに沿って 流れる試料を検出できるであろう。従って、位置 Aにおける試料の最初の出現は、試料が測定室を 満たして、通路Ⅱを通って流れ始めたことを示す ものである。試料が位置Aから消滅した場合には、 希釈工程を開始することができる。僅かに大きな 試料を使用して、試料が試料測定室を満たしかつ 出口 132をオーバーフローして僅かに室 130内に



流入するけれども、試料が出口 134に到達する程 には多量に流入しないというレアケースにおいて は、位置Aに設けられた検出器により、この不適 正な試料サイズの自動希釈が防止されるであろう。 試料の適正な測定を表示する正しい信号が受けら れると、希釈液が入口 138を通って流入し、矢印 Ⅲで示す通路に沿って流れる。これにより、前述 の希釈工程が完了する。

第4図について説明した作動から分かるように、 廃棄出口 134 ば、通路の少なくとも最初の部分に おいてはキャピラリーの寸法にして、試料が出口 134に到達すると直ちに室から試料を吸い上げる 助けをなすように構成するのが好ましい。

第4図から、位置Aが室の底縁部を交差してい るのが分かるであろう。かような位置が好ましい けれども、その理由は、前述のように、室のサイ ズが非常に小さいために、室を収容しているカー トリッジをモニターに挿入するときに、整合性の 僅かな誤差が生じるからである。この位置が、室 の底縁部と交差するように選択される場合には、

モニターの整合手段内で僅かに高く又は僅かに低 く眩着されたカートリッジは、底縁部と交差する 光路を有し、従って、試料が室の底縁部に沿って 移動するときに、試料が光路と交差することが保 証される。所望ならば、室の成形工程中に室の後 面Aをモールド成形して、光を正しい位置に指向 させる働きをなすレンズを形成するように構成で きる。

第5図は、第1図に示した第2流れ指示室と同 様な制御流れ室の第2実施態様を示すものである。 この室も截頭立方体に似ているが、底面が1つの コーナに向かって傾斜している。 3 つの等しいコ ーナの高さをXで示してあり、1つの長いコーナ をYで示してある。室の頂面は水平であり、底面 はソコーナに向かって下方に傾斜している。室の 種々の入口及び出口の番号は、室 230について第 1 図で用いた参照番号に従って付してある。従っ て、試料は入口 236を通って流入し、通路1に沿 って室 230の右下コーナへと流れる。第4図の実 施態様とは異なり、通路Ⅰは、測定室に通じる出

口 232に入る前に廃棄出口 234に入る。しかしな がら、入口 236及び出口 232に比べ、出口 234は、 全ての試料 (ここでは通常、混合物)が通路 II a に沿って廃棄室に引き出されることがないサイズ に形成されている。従って、充分な量の試料が、 通路II bに沿ってポート 232を通り、測定室に流 入できるようになっている。測定室が満たされた 場合には、過剰の試料は、室が空になるまで通路 Ⅱaに沿って連続的に流れ続ける。次に、希釈液 . は、入口 238を通って通路皿に沿って流れ、前述 の希釈工程が完了する。

第4図について述べたものと同様な方法で光路 が位置Aを通るように、モニターには光源及び検 出器を設けることができる。しかしながら、第4 図の実施態様(第4図の実施態様では2つの出口 ポートの間に位置Aが配置されている)に比べ、 第5図の実施態様の場合には、位置Aが試料入口 と2つの出口ポートとの間に配置されている。し かしながら、この位置Aは、室内への試料の流入 の検出にも使用でき、タイミング回路と組み合わ せた場合には、試料が試料測定室を満たしている か否かを判断するのにも使用することができる。 なぜならば、本発明の装置は、特定種類の試料 (例えば全血液) に使用できるように設計されて おり、従って、測定室を満たすのに要する時間は 比較的一定だからである。前述のように、室から の試料の減損をも検出することができる。

本発明のカートリッジは、一般的には米国特許 第 4.756.844号に開示されているような成形プラ スチックで作られ、この米国特許に記載の製造方 法と本発明の装置を作るのに要求される製造方法 との間の主な相違点は、種々の室の形成に使用さ れる金型にあるに過ぎない。この米国特許に開示 されているように、種々のキャピラリー通路を通 る流れ特性を改善するのにプラズマエッチングを 使用することができる。なぜならば、殆どの成形 プラスチックは疎水性を有するため、再生可能な キャピラリー流れを生じさせるには親水性にする 必要があるからである。

キャピラリートラック及び室の一部をマスキン

グすることにより、優れた結果が得られることが 分かっているので、内表面の全部をエッチングす る必要はない。例えば、第1図及び第2図に示す 実施思様の第1停止流れ分岐 136は、面ブレート 104及び本体部材102(第4図を参照)により形成 される室 130のコーナにおいて生じる。流体が室 130に流入するとき、流体通路が急に拡がると、 停止流れ分岐が生じる。しかしながら、通路 120 が室 130に入っているので、面プレート 104に沿 う連続面従って連続流路が存在する。通路 120に プラズマエッチングを施すことは、該通路 120を 通るキャピラリー流れを維持する上で重要である。 しかしながら、エッチング工程中に、通路 120と 室 130との交差部をマスキングしておけば、停止 流れ分岐部での面プレート 104の領域が疎水性に なり、従って、停止流れ分岐の作動特性が改善さ れる。例えば他の停止流れ分岐部又は好ましくな い箇所に液体を保留する傾向を有する室のコーナ 及び縁部等のように、キャピラリー流れや閉じ込 めが好ましくない他の場所における表面を同様に

マスキングすることによっても、作動特性を改善 することができる。

同様に、室を選択的にプラズマエッチングする ことにより、室内の表面に試薬を適用するときに、 試薬の拡散を防止することができる。一般に、本 発明のカートリッジには、溶液の形態をなす試薬 が添加され、次に該試薬が乾燥されて安定な試薬 組成物が形成される。エッチングされた表面に液 体を添加した場合には、該液体は薄いフィルム状 に拡散し、比較的大きな表面積を占める。これに より、混合室のような小さな領域に2つの試薬を 適用する必要がある場合に、試薬の混合及び早期 反応をもたらすことができる。しかしながら、表 面の一部がプラズマエッチングされない場合には、 液体状に適用された試薬は、適用された場所にお いて拡散するというより、むしろ液滴状に維持さ れる。プラズマエッチングを行う前に試薬が適用 される表面を選択的にマスキングすることにより、 試薬の拡散が小さくなるため、より小さな室を使 用することができる。

本願においては、個々の特許又は特許出願が参 考文献として個別に掲示されているけれども、これらの全ての特許及び特許出願は同程度の参考度 合を以て本願に掲示されている。

以上、本発明について全て説明したけれども、 当業者ならば、特許請求の範囲に記載の精神又は 範囲から逸脱することなく種々の変更を施すこと ができるであろう。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の第一実施態様の垂直断面図である。

第2図は、第1図の場所 A - A ~ D - Dに於て 切断された、第1図の実施想様の一連の4つの垂 直断面図である。

第3図は、本発明の装置中に使用される特別の 分析方式の略図である。

第4図は、本発明の第一流れ指示室の拡大斜視 図である。

第5図は、本発明の第二流れ指示室の拡大斜視 図である。

